

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bando di gara - CIG 93270583C0 - CUP G66J17000350007

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 - 95121 Catania.

SEZIONE II: OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE DI UN CLUSTER DI SISTEMA PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (PECVD)". Importo a base di gara € 819.672,00 oltre IVA. Durata: 300 giorni naturali e consecutivi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di gara su <https://www.urp.cnr.it> e su <https://www.acquistinretepa.it>.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/09/2022 ore 18:00. Prima seduta pubblica: 09/09/2022 ore 10:30 mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. <https://www.acquistinretepa.it>.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 18/07/2022

IL DIRETTORE CNR-IMM
DOTT. VITTORIO PRIVITERA